公益財団法人 応用科学研究所RIAS 基盤機械技術研究 rIasプロジェクト
Realize the idea as X2 project organized by the Research Institute for Applied Sciences

公募研究テーマ
rIas_X2　　歯面性状向上とエッジ非接触歯加工法の開発

参加申込書

申し込会社名		業種	
事業所			
住所			
担当者名			
Tel.		Fax.	
e-Mail			
参加目的	どのような立場で参加するのかを簡潔にお書きください（技術開発、技術情報の収集、営業情報の収集など）:		

P-メンバー申し込み		出資口数	（一口 1,000,000円/年）
2017.11.1 － 2018.10.31 について		金額	
2018.11.01 － 2019.10.31 について		金額	

OJT研修員を派遣する予定の有無をおしらせください:　　有　　無

プロジェクトについてのご希望をお書きください	必ずしも希望がかなえられるわけではありません。

年　　月　　日　　申込者名　　印

連絡先

本申込書送付先

〒606-8202 京都市左京区田中大堰町49 公益財団法人　応用科学研究所
研究部・総務部　　Tel: 075-701-3164　　Fax: 075-701-1217
メールアドレス: secretariat1@rias.or.jp　CC:　aizokubo@hera.eonet.ne.jp

参加の採否は、追って連絡します。